
編集後記

昨年末より編集委員をさせていただいております北陸先端大学の水谷五郎でございます。よろしくお願いたします。さて、私の初仕事として、北陸先端大学の Lee 先生の解説記事「光電子分光法」(5回シリーズ)を担当させていただいております。Lee 先生は私の大学における同僚で、ともに同じ講義をリレーで担当しております。ある時勉強のために Lee 先生担当の光電子分光の部分の講義を聴いたところ、非常に素晴らしい講義で、大学の学生だけのためにとどめておくのは惜しく思い、JSA の連載記

事として執筆をお願いしました。原文は英文ですが、日英並列訳の新しい試みは編集委員長の永富先生のアイデアです。皆さんには日本語でわかりやすく読んで頂くのと同時に、日本語の専門的な表現にあたる英文はどのようになるか、という観点からも参考にできるようにいたしました。如何でしたでしょうか?これからも、微力ながら頑張つて参りますので、皆様のご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

(水谷)

JSA Journal of Surface Analysis

JSA 編集委員会 jsa@sasj.jp Tel: 06-6879-4162 Fax: 06-6879-4162

編集委員長：永富隆清 (大阪大学)

副編集委員長：阿部芳巳 (三菱化学科学技術研究センター)

編集理事：佐藤美知子 (富士通クオリティ・ラボ)

編集委員：荒井正浩 (住友金属工業)、飯島善時 (日本電子)、井上雅彦 (摂南大学)、大藪又茂 (金沢工業大学)、境悠治 (物質・材料研究機構)、佐藤和彦 (帝人)、眞田則明 (アルバック・ファイ)、城昌利 (産業技術総合研究所)、鈴木昇 (宇都宮大学)、當麻肇 (日産アーク)、中村誠 (富士通研究所)、福島整 (物質・材料研究機構)、水谷五郎 (北陸先端科学技術大学院大学)

SASJ: International Advisory Board

J. T. Grant (University of Dayton, USA)

H. J. Kang (Chungbuk National University, Korea)

S. Hofmann (Max-Planck-Institute for Metals Research, Germany)

A. Jablonski (Institute of Physical Chemistry, Poland)

C. J. Powell (National Institute of Standards and Technology, USA)

M. P. Seah (National Physical Laboratory, UK)

Y. C. Ling (National Tsing Hua University, Taiwan)

Journal of Surface Analysis Vol. 16, No. 2

編集・発行：一般社団法人表面分析研究会

<http://www.sasj.jp/>

2009年12月07日印刷

2009年12月11日発行

発行所：〒108-0074 東京都港区高輪 3-6-7

一般社団法人表面分析研究会

電話：03-3473-6878 FAX：03-3473-8652

Printed: December 07,2009

Published: December 11,2009

Published by

The Surface Analysis Society of Japan

Takanawa 3-6-7, Minato-ku, Tokyo 108-0074

Tel: +81-3-3473-6878

Fax: +81-3-3473-8652